『 MEMS センシング&ネットワークシステム展 2023 』 出展のご案内

シチズンファインデバイス株式会社は、2/1(水)~2/3(金)に開催されます 『MEMS センシング&ネットワークシステム展 2023 』に出展致します

URL: https://www.optojapan.jp/mems/ja/

会 期: 2023年 2月 1日(水) 10:00 ~ 17:00

2日(木) 10:00 ~ 17:00

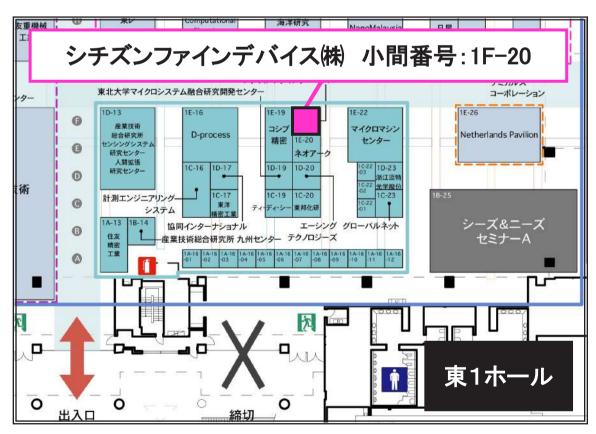
3日(金) 10:00 ~ 17:00

会 場: 東京ビッグサイト東1ホール / 小間番号:1F-20

出展品目: MEMS製造受託、接合封止、マイクロプレート、マイクロ流路

薬剤フリーの超撥水加工処理

~ 受託生産や試作量産のお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください ~



ご来場を心よりお待ちしております



製品の量産化にお困りの方

60年の時計生産と20年のMEMS開発で培ったダントツの精密加工技術にて、設計・開発から試作・量産まで、幅広く受託対応しております。 微細加工・機能薄膜・接合封止の技術を融合し、MEMSチップ製造から パッケージ実装までに至る一貫したソリューションを提供しております。

保有技術

- **™** MEMSプロセス
- ✓ フォトリソグラフィー
- ✓ ドライエッチング
- ₩ 機能薄膜
- 生体適合樹脂の成形
- 部品実装
- ▼ 真空封止
- ※ 親水・撥水膜形成

製品特徴



MEMS受託

試作・開発から量産まで チップからパッケージまで対応



Si 深堀エッチング



微細電極



マイクロ流路

超微細加工で液体を制御する検査・創薬用チップ



検査チップ



マイクロ流路金型



マイクロプレート

アンカー効果で狙った位置に 最適な形状で検体を保持



分析プレート



PCR 検査チップ

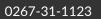


長野県北佐久郡御代田町大字御代田4107-5



マイクロデバイス事業部開発部開発2課 鳥海 和宏







MEMS製造受託

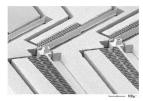
く開発型ファウンドリー>

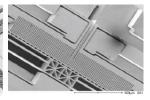


工程設計



MEMS & LIGA





各種材料&技術

前工程&後工程

試作&量産

構造設計

接合封止

CFD なら チップ製造 から パッケージ実装 まで一貫対応が可能です!!

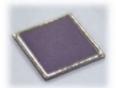
●特徴

- ・Au系はんだを用いた 接合 及び 真空封止
- ・パッケージ内部を任意の真空圧で制御しながら、封止が可能(10-3Pa ~ 数十KPa)
- ・機械性・環境性・耐薬性が高く、基板へのリフロー実装が可能



用途 :物理センサ

サイズ: □15mm×3mmT





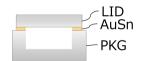
セラミックLID



セラミックPKG



真空気密封止品

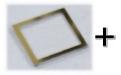


断面イメージ図

使用例2

用途 : 光センサ

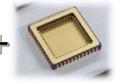
サイズ: □10mm×2mmT



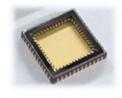
ガラスLID



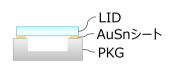
AuSnシート



セラミックPKG



真空気密封止品



断面イメージ図

使用例3

用途 : 圧力センサ

サイズ:数mm×0,8mmT



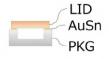
金属LID





真空気密封止品



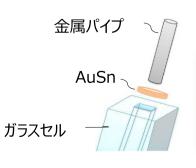


断面イメージ図

使用例4

用途 : 赤外線センサ

サイズ: □2mm×L 30mm



イメージ図



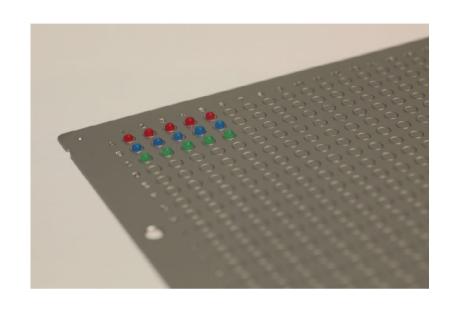
接合品

マイクロプレート

アンカー効果で狙った位置に最適な形状で検体を保持します

●用途

- MALDI-TOF
- ·PCR検査
- •細胞培養
- ·細菌分析
- •創薬



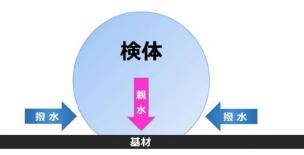
●具体例

<MALDI-TOF用アンカープレート>

親水・撥水コントロールによって検体をトラップします
Bruker Daltonik 様 ご提供







<細胞培養用油水分離プレート> 親水・撥水親油・撥油コントロールによって検体を油で包み



水分の蒸発を防ぎます





基材

セラミックス Si 金属 ガラス

技術

親水膜 撥水膜 撥油膜 撥水親油膜 導電膜 着色膜 微細印刷

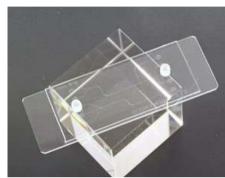
ご要望に応じた基材、ウェル数、サイズ、アンカーをご提案できます

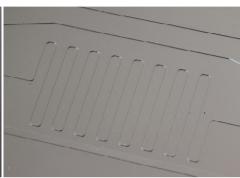
マイクロ流路

超微細加工で液体を制御する検査・創薬用チップ

●用途

- ・ライフサイエンス
- •蛍光度測定
- ・ウイルス・細菌検査
- •診断
- •化学合成
- •創薬





●技術

微細加工



<マイクロリアクタ>

電極



<電気泳動チップ>

樹脂成形



<抗体検査チップ>

接合



<無溶剤接合チップ>

精度	加工精度は±2µm、半導体技術を駆使し、形状、電極を加工します
材 料	Si、PDMS、COP、フィルム材など、多彩な材料を提案します
特性	光学特性や化学安定性など、必要特性に合わせて提案します

設計、成形から接合、検査まで一貫対応します

試作や量産のご相談ください

薬剤フリーの超撥水加工処理

レーザー微細加工による物理的な超撥水・高液滴除去性

- ●期待される効果・メリット
- ●用涂

開発中

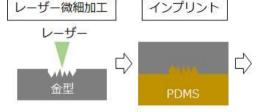
- 薬剤フリー
- ・効果の長期間持続

•液滴自走効果の付与

- ・濡れ性面内分布の微細制御

- ・マイク□流路
- •精密金型
- •医療用機器

基板: ポリジメチルシロキサン(PDMS)基板



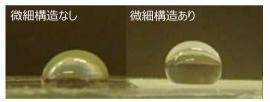
超撥水基板



超撥水,高水液滴除去性

高接触角化

微細構造なし



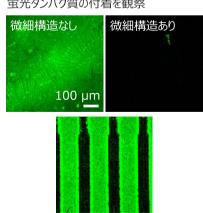
低滑落角化



	純水接触角	純水滑落角
微細構造なし	\sim 100 deg.	滑落しない
微細構造あり	\sim 150 deg.	< 5 deg.

タンパク質付着抑制

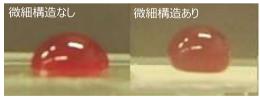
蛍光タンパク質の付着を観察



微細構造あり

血液付着抑制

高接触角化 · 低滑落化



	血液接触角	血液滑落角
微細構造なし	\sim 80 deg.	滑落しない
微細構造あり	\sim 130 dea	< 10 dea

血液滴下・乾燥後、純水にディップして洗浄

ディップ前 敞細構造なし





ディップ後





※各種基板で検証中です

〒359-8511 埼玉県所沢市大字下富840番地

研究開発センター 田辺綾乃 TEL: 04-2943-5132 E-mail: tanabea@citizen.co.jp